# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :2003-040998(43)Date of publication of application : 13.02.2003

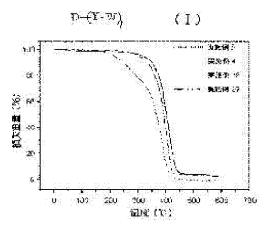
(51)Int.Cl.	C08G 65/329
	C07C 41/03
	C07C 43/23
	C07C 67/08
	C07C 68/00 C07C 69/708
	C07C 69/74
	C07C 69/76
	C07C 69/96
	CO7F 7/21
	C08G 65/26 C08J 9/02
	H01B 3/46
	H01L 21/312
	// CO8L 71:02
(21)Application number : 2002–110253	(71)Applicant : KOREA RES INST OF CHEM TECHNOL
(22)Date of filing : 12.04.2002	(72)Inventor : I CHANJIN
	KAN YONKU
	KANG YONG GOO
	KIM HEE JUNGO
	JIN MOON YOUNG
	SEOK SANG IL
	CHAR KOOKHEON
	CHU SANG-HYUN
(30)Priority	
-	
Priority number : 2001 200119623 Priori	ity date : 12.04.2001 Priority country : KR

# (54) MULTIBRANCHED TYPE POLYALKYLENE OXIDE POROGEN, ITS PRODUCTION METHOD AND LOW DIELECTRIC INSULATING FILM USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multibranched type polyalkylene oxide porogen and a low dielectric insulating film using it.

SOLUTION: The multibranched type polyalkylene oxide porogen is represented by formula (I): D-(Y-W)1 [wherein, W is a specific side chain and bound to a specific center molecule D through a specific group constituting Y] having a structure in which a straight-chain, dibranched or tetra-branched type side chain (W) is bound to the center molecule (D). The insulating film is produced by coating a solution containing the porogen represented by formula (I) and a high heat resistance resin such as polysilsesquioxane and performing a heat treatment and a thermal decomposition of the porogen. The film has low non-dielectric constant due to the presence of a fine pore.



LEGAL STATUS [Date of request for examination] 12.04.2002 [Date of sending the examiner's decision of rejection] 04.10.2005 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right] (12) 公開特許公報(A)

(19)日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号 特開2003-40998 (P2003-40998A)

(43)公開日 平成15年2月13日(2003.2.13)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		截別記号		FI			=	71
					-		,	
C08G	•			C08	G 65/329			4 F 0 7 4
C 0 7 C	41/03			C 0 7	C 41/03			4H006
	43/23				43/23		D	4H049
	67/08				67/08			4 J O O 5
	68/00				68/00		. <b>C</b>	5F058
			審査請求	有	請求項の数13	OL	(全 21 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番	 导	特願2002-110253(P2002	-110253)	(71)出	顧人 591004	043		
					コリア	リサ	ーチ インス	ティチュート
(22)出赢日		平成14年4月12日(2002,4	4.12)		オブ	ケミカ	ル テクノロ	<b>3</b> -
					KOR	ΕA	RESEAR	CH INST
(31)優先権:	主張番号	2001-19623			ITU	ТE	OF CHE	MICAL T
(32)優先日		平成13年4月12日(2001.4	4.12)		ECH	NOL	OGY	
(33)優先権主張国 韓国(KR)				大韓民	国テ	ジョン ヨウ	スンーグ ヤン	
					ードン	100		

(74)代理人 100072051

弁理士 杉村 興作 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多分枝型ボリアルキレンオキシドボロゲンおよびその製造方法並びにそれを用いた低誘電性絶縁 膜

## (57)【要約】

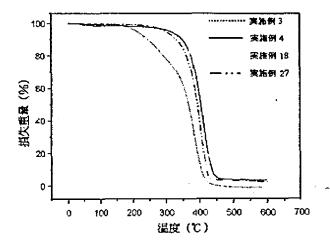
【課題】 多分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンと それを用いた低誘電性絶縁膜の提供。

【解決手段】 中心分子(D)に直鎖型、2分枝型また は4分枝型側鎖(W)が結合した構造を有する下記一般 式(I)で表される多分枝型ポリアルキレンオキシドポ ロゲン、そして前記一般式(I)で表されるポロゲンと ポリシルセスキオキサンのような高耐熱性樹脂が含まれ た溶液をコーティングし、熱処理してポロゲンを熱分解 して製造されたもので、徴細な気孔を含むので、低い非 誘電常数を有する絶縁膜に関する。

【化1】

D - (Y - W) (1)

(式中、Wは特定の側鎖であり、Yを構成する特定の基 を介して、特定の中心分子Dに結合される。)



(I)

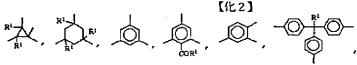
### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心分子(D)に直鎖型、2分枝型また は4分枝型側鎖(W)が結合された構造を有する、下記 一般式(I)で表される多分枝型ポリアルキレンオキシ ドポロゲン。

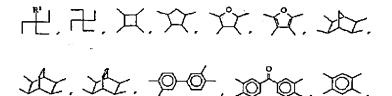
2

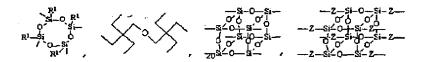
((L1) D-(Y-W),

(式中、Dは、

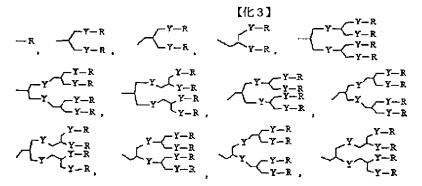


(2)





から選ばれ;Wは、



から選ばれ;Yは、中心分子と側鎖を連結する基であっ て、 【化4】

 $\begin{array}{c} & & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & &$ 

から選ばれ;この際、 j と k は各々 0 または 1 ~ 4 の 自 40 であり、この際、 n とm は各々 0 または 1 ~ 3 0 の 自然 然数であり; Z は、 数であり; R<sup>2</sup>は、水素原子、 C 1 ~ C 5 のアルキル基

【化5】

であり、R<sup>1</sup>は、 水素原子、メチル基、エチル基およ びフェニル基から選ばれ;Rは、 【化6】 <sub>CH3</sub>

$$--(CH_2CH_2O)_{n}-(CHCH_2O)_{n}-R^2$$

【請求項2】 請求項1記載の多分枝型ポリアルキレン オキシドポロゲンとシラン系高耐熱性樹脂が含まれた溶 液をコーティングおよび熱処理(200~450℃)し て形成されたものであることを特徴とする低誘電性絶縁 腹。

【請求項3】 前記膜は、ナノサイズの閉じられた気孔 50 を有するものであることを特徴とする請求項2記載の低 誘電性絶縁膜。

【請求項4】 下記反応式1によるヒドロシリル化反応 で製造されることを特徴とする多分枝型ポリアルキレン 反応式1

3

$$O^{\text{Si-H}} + ='^{(CH_2)_{7}-OW} \xrightarrow{(Pt)} O^{\text{Si-H}} + ='^{(CH_2)_{7}-OW}$$

(式中、Dは中心分子に相応する基であり、Wは側鎖分 子に相応する基であって、前記請求項1で定義した通り であり; iは0または1~4の自然数である。) 【請求項5】 下記反応式2によるエステル化反応で製 反応式2

蔵は

造されることを特徴とする多分枝型ポリアルキレンオキ シドポロゲンの製造方法。

【化8】 10

【化7】

€+CH + L-OC-CH2-0-W (D)-0-С-сн2-о-w р р-с-о-ж HO-W

(式中、Dは中心分子に相応する基であり、Wは側鎖分 子に相応する基であって、前記請求項1 で定義した通り であり、LはC1、OHまたは 【化9】

-N\_N

反応式3

൭

のうちいずれかである。)

オキシドポロゲンの製造方法。

【請求項6】 下記反応式3によるカーボネーション反 20 応で製造されることを特徴とする多分枝型ポリアルキレ ンオキシドポロゲンの製造方法。 【化10】

【請求項7】 末端基R<sup>2</sup> がベンジル基である、請求項

1記載のポロゲンを水素化分解反応または光反応させて

末端基R<sup>2</sup> がヒドロキシル基であるポロゲンに変換させ

る過程が含まれることを特徴とする多分枝型ポリアルキ

【化12】

30

(式中、Dは中心分子に相応する基であり、Wは側鎖分 子に相応する基であって、前記請求項1で定義した通り であり、LはCI、OHまたは 【化11】

-N\_N

のうちいずれかである。) 反応式4

ポロゲン -0---CH2GH3

・ポロゲン―0―H H<sub>2</sub> 蚊は UV

レンオキシドポロゲンの製造方法。

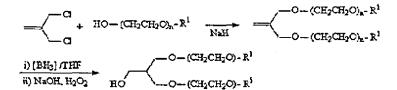
【請求項8】 末端基R<sup>2</sup> がt ープトキシ基である、請 40 求項1記載のポロゲンを酸触媒の存在下で反応させて末 端基R<sup>2</sup> がヒドロキシル基であるポロゲンに変換させる 反応式5

過程が含まれることを特徴とする多分枝型ポリアルキレ ンオキシドポロゲンの製造方法。 【化13】

【請求項9】 下記反応式6によって側鎖が二つである 分子とメタアリルジクロリドを反応させた後ハイドロボ レーション反応を行って製造されることを特徴とする多 50

分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンの製造方法。 【化14】

5 <u>反応式6</u>



(式中、R<sup>1</sup> は水素原子、メチル基、エチル基およびフ ェニル基から選ばれる。)

行って製造されることを特徴とする多分枝型ポリアルキ レンオキシドポロゲンの製造方法。

6

【請求項10】 下記反応式7による親核性置換反応を 反応式?

10 【化15】

$$-CH + TrO - (CH_2CH_2O)_{h} - R^{1} \xrightarrow{i) NaH}_{HO} + O - (CH_2CH_2O)_{h} - R^{1}$$

i) NaH

а) н<sup>+</sup>

(式中、R<sup>-</sup> は水素原子、メチル基、エチル基およびフ ェニル基から選ばれる。)

【請求項11】 下記反応式8によってヒドロキシル基 をカルボキシル基に変換させる過程が含まれることを特 20 反応式 8

> P EtO - CH2Br 或は  $HO = (CH_2CH_2O)_n - R^1$ о но-с-сн<sub>2</sub>сі

(式中、R<sup>1</sup>は水素原子、メチル基、エチル基およびフ ェニル基から選ばれる。)

下記反応式10によってタングステ 【請求項12】 ン、ロジウム、白金、スズまたは亜鉛を含有する有機金 30 反応式10

造方法。 【化16】

HO-C-CH2-O-(CH2CH2O), R

徴とする多分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンの製

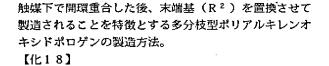
属触媒下でアルコールとシランを脱水素化反応させて製 造されることを特徴とする多分枝型ポリアルキレンオキ シドポロゲンの製造方法。

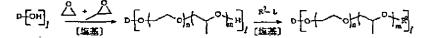
【化17】

$$\bigcirc$$
  $s_{i-H} + HO-W \longrightarrow \bigcirc$   $s_{i-OW} + H_2$ 

(式中、Dは中心分子に相応する基であり、Wは側鎖分 子に相応する基であって、前記請求項1で定義した通り である。)

【請求項13】 下記反応式11によってエチレンオキ シド、プロピレンオキシドまたはこれらの混合物を塩基 40 反応式11





(式中、Dは中心分子に相応する基として前記請求項1 で定義した通りであり; R<sup>2</sup> は水素原子、C<sub>1</sub> ~C<sub>5</sub>の アルキル基およびベンジル基から選ばれ:LはC1、B r、IおよびTsOのうちいずれかであり;nとmは各 々0または1~30の自然数であり:1は3~8の自然 50

数である。) 【発明の詳細な説明】 [0001]【発明の属する技術分野】本発明は、多分枝型ポリアル キレンオキシドポロゲンとそれを用いた低誘電性絶縁膜

に関し、さらに詳しくは、中心分子(D)に直鎖型、2 分枝型または4分枝型側鎖(W)が結合した構造を有す る前記一般式(I)で表される多分枝型ポリアルキレン オキシドポロゲン、そして前記一般式(I)で表される ポロゲンとポリシルセスキオキサン(silsesquioxane)の ような高耐熱性樹脂が含まれた溶液をコーティングし、 熱処理してポロゲンを熱分解して製造されたもので、微 細な気孔を含むので、低い非誘電常数を有する絶縁膜に 関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子の集積率が高くなり、その作 動周波数が高くなるにつれて、半導体チップ内の電気的 な信号伝達のための金属配線の間でのクローストークに よる雑音が高くなり、また、隣接配線間の相互作用によ る寄生キャパシタンス (parasitic capacitance) の増 加により信号伝達遅延現象が現れる。このような信号伝 達遅延現象は、用いられた金属配線の抵抗と金属配線間 の絶縁物質 (intermetallic dielectrics, IMD) の非誘 電常数に比例するキャパシタンスの積と比例する。この ような問題を解決するために現在用いられるアルミニウ ム配線を銅配線に代替しており、また、気相蒸着法で製 造されているシリコンオキシドの誘電率(4.0)より 低い誘電率を有する絶縁膜に対する研究が行われてい る。特に、近来は、ポリイミド、ポリシルセスキオキサ ン、パリレン-F、SILKのような有機物、または有 機一無機ハイブリッド複合体などのような低誘電薄膜に 対する研究開発が活発に行われている。しかし、この絶 縁薄膜の非誘電常数は2.5~3.5程度で、今後半導 体工程において必要とする非誘電常数2.5または2. 0以下の非誘電率を有する絶縁膜素材としてはまだ不足 30 している。

【0003】非誘電率が2.5以下の絶縁薄膜を得るた めに絶縁膜内に気孔を導入して誘電常数を低めようとす る研究が行われてきた。たとえば、ゾルーゲル法で製造 されたシリカ化合物を低い温度で成形し、気孔率を30 ~99%まで調節可能なキセロゲルまたはエーロゲル形 態の多孔性シリカ薄膜を用いて非誘電率が2.5以下の 絶縁薄膜を製造できると報告されている[S.S. Prakash et al., J. Non-Cryst.Solid, 190巻(1995年) p.264お よびC.-C. Choi, et al., Mat. Chem. Phys., 42巻(199 5年) p.91]。しかし、このようなキセロゲルまたはエー ロゲル形態の多孔性シリカ薄膜は機械的特性が非常に劣 り、CMP(chemical mechanical polishing)のような 研磨工程に適しておらず、また、開かれた気孔 (open p ore)を有しているため水分を持続的に吸収して誘電率 が増加するだけでなく、後続工程に使用できないという 短所がある。

【0004】これに対し、市販されているポリシルセス キオキサン化合物に高温で分解して気孔生成が可能な犠 牲物質を添加することにより閉じられた気孔(closed po re)を製造する方法が提案された。すなわち、ポリシル セスキオキサン化合物と犠牲物質を混合した溶液をコー ティングして薄膜を形成した後、犠牲物質の分解温度以 上に温度を上げて気孔を作る方法である。このような気 孔生成に用いられる犠牲物質を普通「ポロゲン (poroge n)」と呼んでいる。このポロゲンとして、ノルボネン型 高分子[米国特許第6,162,838号]、直鎖型のポ リカプロラクトンまたはポリアクリレートのような高分 子 [米国特許第6, 143, 643号]が使用できると報 告されている。また、側鎖が数個ついている、いわゆる 多分枝型ポリエステルをポロゲンとして用いると微細気 孔の形成に有利であると報告されている[米国特許第 5,895,263号]。

8

【0005】しかし、このような高分子ポロゲンは、用 いられたポリシルセスキオキサン化合物との親和力など

の問題のため0.1μm以下の気孔を容易に製造することが困難であり、均一な大きさの気孔を製造するのにも 適しない場合があり、これを改善する必要がある。 【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、末端基の極 性を調節することにより種々のマトリックス化合物と親 和力が優れて10nm以下の相分離を有し、200~4 50℃の温度範囲で熱分解するか気化してナノサイズの 閉じられた気孔を形成できるポロゲンとしての多分枝型 ポリアルキレンオキシドを提供することにその目的があ る。また、本発明は、前記の新規な多分枝型ポリアルキ レンオキシドポロゲンとポリシルセスキオキサンなどの ような高耐熱性樹脂を一定比率で混合し、基板上に一定 厚さに塗布して高分子薄膜を形成した後ポロゲンを熱的 に分解してナノサイズの気孔を形成する低誘電性絶縁膜 を提供することに他の目的がある。

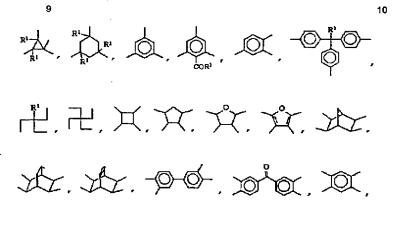
[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、中心分子 (D)に直鎖型、2分枝型または4分枝型側鎖(W)が 結合されている、下記一般式(I)で表される多分枝型 ポリアルキレンオキシドポロゲンに関する。

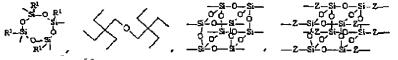
D-(Y-W)

(式中、Dは、【0008】【化20】

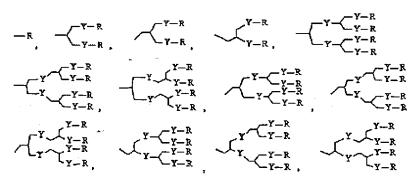
50



(6)



から選ばれ;Wは、 【0009】 【化21】



から選ばれ:Yは、中心分子と側鎖を連結する基であっ 30 【化22】 て、

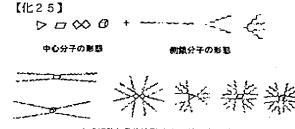
 $\begin{array}{c} & & & & & & \\ & -(CH_{2})_{2}-O-(CH_{2})_{k}-, & -(CH_{2})_{3}-O-(CH_{2})_{k}-, & -(CH_{2})_{3}-O-\overset{O}{C}-(CH_{2})_{k}-, \\ & & & & \\ & & & & \\ & -(CH_{2})_{3}-O-CH_{2}-\overset{O}{C}-O-(CH_{2})_{k}-, & -(CH_{2})_{3}-O-\overset{O}{C}-O-(CH_{2})_{k}-, \\ & & & \\ & & & \\ & -(CH_{2})_{3}-O-CH_{2}-\overset{O}{C}-O-(CH_{2})_{k}-, \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ \end{array}$ 

から選ばれ;この際、 j と k は各々 0 または 1 ~ 4 の自 然数であり; Z は、

であり、R<sup>1</sup> は、 水素原子、メチル基、エチル基およ びフェニル基から選ばれ:Rは、 【化24】

であり、この際、nとmは各々0または1~30の自然 数であり: R<sup>2</sup> は、水素原子、C1~C5のアルキル基 およびペンジル基から選ばれ;1は3~8の自然数であ る。) [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明 する。本発明に係る多分枝型ポリアルキレンオキシドポ ロゲンは、次の模式図1に示すように種々の形態を有す る中心分子と側鎖を結合して製造できる。



合成可能な多分岐型 模様のポロゲンの例

50 【0011】本発明に係る新規ポロゲンを構成する中心

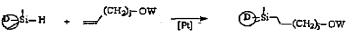
分子(D)は3、4、6または8個の反応性基を有して おり、側鎖(W)と容易に結合できる。また、ポロゲンの 中心分子に結合する側鎖(W)は直鎖型、2分枝型または 4分枝型である。特に、本発明の新規ポロゲンを構成す る中心分子、側鎖、そして結合基は大部分商業的に容易 に購入できる化合物から簡単な有機反応を通じて合成で き、また、合成された多分枝型化合物の末端基を水素や アルキル基またはベンジル基で調節できるため、用いら れるマトリックスの極性と容易に調節できるという長所 反応式1

11

がある。

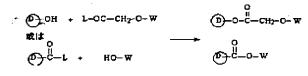
【0012】本発明による前記一般式(I)で表される 多分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンは、次の反応 式1のヒドロシリル化反応、次の反応式2のエステル化 反応、または次の反応式3のカーボネーション反応など のような公知の合成経路を通じて合成できる。

【0013】 【化26】



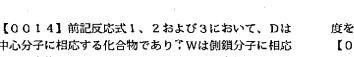
(7)

<u>反応式2</u>



30

50



(Ф<del>)</del>-ОН

中心分子に相応する化合物であり、Wは側鎖分子に相応 する化合物であり;jは0または1~4の自然数のうち いずれかであり:LはCl、OHまたは

【化27】

のうちいずれかである。

【0015】前記反応式1のヒドロシリル化において白 金触媒を高分子あるいはシリカなどの固体に結合した触 媒を用いると、生成した反応物に白金金属の不純物含有 を最小化することができ、また、反応式2または反応式 3のエステル化およびカーボネーション反応において塩 化物が含まれていない触媒および化合物を試薬として用 いることにより、最終生成物に存在する塩化物イオン濃 反応式4 度を最小化することができる。

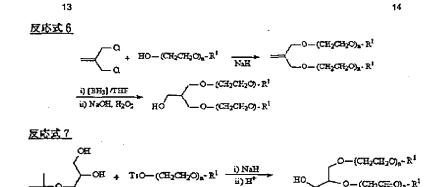
【0016】前記反応式1、2および3から分かるよう に、本発明は非常に容易な方法で直鎖型、2分枝または 4分枝の側鎖化合物と、そして側鎖と反応できる反応基 を3、4、6、8個有する中心分枝を結合して前記一般 式(1)で表される多分枝型ポロゲンを製造できる。ま た、末端基は、具体的にR<sup>2</sup>がベンジル基に置換されて いるポロゲンの場合、次の反応式4に示すように水素化 分解反応や光反応を通じてベンジル基をヒドロキシル基 に変換でき、また、末端基がtーブトキシ基であるポロ ゲンの場合、次の反応式5のように酸触媒の存在下でヒ ドロキシル基に変換できるので、ポロゲンの末端基の極 性を調節するのに非常に容易である。

【化28】

### <u>反応式5</u>

----→ポロゲンーO-H [H<sup>†</sup>]

また、側鎖が二つである分子は次の反応式6のようにメ タアリルジクロリドと反応させた後ハイドロボレーショ ン反応を通じて高収率で製造できる。さらに、反応式7 に示す親核性置換反応を用いて製造できる。 【0017】 【化29】



前記反応式6および7において、R<sup>1</sup>は水素原子、メチ ル基、エチル基およびフェニル基から選ばれる。

【0018】前記反応式6および7から生成した枝が2 つの化合物をさらに反応式6または7に示す反応を繰り 返すと側鎖が4つの分子を容易に合成でき、同様な方法 で8個以上の分子も合成可能である。さらに、次の反応 式8を用いると、中心分子と連結される側鎖化合物の反 <u>反応式8</u>

応基をヒドロキシル基から容易にカルボキシル基に変え ることができ、前記反応式6または7から生成するヒド ロキシル基を反応基として有する化合物をカルボキシル 基を有する化合物に変換できる。 [0019]

【化30】

-Ū EtO -CHAR i) NaH 或は HO-(CH2CH2O)z-R<sup>1</sup> HO-C-CH2-O-(CH2CH2O)a-R<sup>1</sup> но-с-сност

前記反応式8において、R<sup>1</sup>は水素原子、メチル基、エ チル基およびフェニル基から選ばれる。ヒドロシリル化 反応に使用できる二重結合を有する側鎖分子は次の反応 式9のように塩基の存在下でアリルブロミドとアルコー ルを反応させて高収率で得られ、また、反応式6から生 30 反応式 9

 $O = (CH_2CH_2O)_{a} - \mathbb{R}^1$ 

前記反応式9において、R<sup>1</sup>は水素原子、メチル基、エ チル基およびフェニル基から選ばれる。

【0021】前記模式図1に示した多分枝型ポリアルキ レンオキシドポロゲンを合成できるまた他の方法として は、次の反応式10のようにアルコールとシランを触媒 反応式10

[0020] 【化31】

成する中間体であるオレフィンを直接使用することもで

$$HO - (CH_2CH_2O)_n - R^1 \xrightarrow{N_2H}$$

きる。

存在下で脱水素化反応を行いながら結合する方法があ る。触媒は、タングステン、ロジウム、白金、スズ、ま たは亜鉛系有機金属触媒が使用され得る。 【化32】

$$O_{si-H} + HO-W \xrightarrow{(hgg)} O_{si-OW} + H_2$$

50

前記反応式10において、Dは中心分子に相応する化合 物であり、Wは側鎖分子に相応する化合物である。この 反応式10による製造方法は、直鎖型ポリアルキレンオ キシドを使用するか、それとも反応式6または7から生 成する2分枝あるいは4分枝を有するポリアルキレンオ キシドを直接使用して容易に多分枝型ポリアルキレンオ

キシドポロゲンを合成できる長所がある。 【0022】前記摸式図1に示す多分枝型ポリアルキレ ンオキシドボロゲンを合成できるまた他の方法として は、次の反応式11のようにエチレンオキシドおよびプ ロビレンオキシドを各々、あるいは所望する比率で順次 注入するか、または混合物で注入して塩基触媒の下で開 環重合後末端基を置換する方法がある。 反応式11

【化33】

$$\begin{array}{c} \mathbf{P}\left[\mathbf{P}\mathbf{H}\right]_{j} & \frac{\boldsymbol{\Delta}\cdot\boldsymbol{\Delta}}{(\underline{\mathbf{w}}\underline{\mathbf{x}})} & \mathbf{P}\left[\mathbf{O}\left(\mathbf{1}\right)_{m}\right]_{j} \left(\mathbf{P}\left(\mathbf{1}\right)_{m}\right)_{j} \left(\mathbf$$

10

20

前記反応式11において、Dは中心分子に相応する化合 物であり:LはC1、Br、IおよびTsOのうちいず れかであり; R<sup>2</sup> は水素原子、C1~C5のアルキル基 およびベンジル基から選ばれ;nとmは各々0または1 ~30の自然数であり; 1は3~8の自然数である。

15

【0023】一方、本発明は、前記一般式(I)で表さ れるポリアルキレンオキシドポロゲンを用いた低誘電性 絶縁膜を含むが、低誘電性絶縁膜は次のような工程で製 造される。

【0024】まず、高耐熱性樹脂を有機溶媒に対して5 ~25重量%まで溶解する。この溶液に前記一般式 (1) で表される多分枝型ポリアルキレンオキシドポロ ゲンを高耐熱性樹脂に対して所望する比率で溶解する。 【0025】前記高耐熱性樹脂として、好ましくはシラ ン系高分子、さらに好ましくはポリシルセスキオキサン を用いるが、ポリシルセスキオキサンは一般的にRSiO 1.5 (この際、Rは水素原子、メチル基またはフェニル 基)で表される有機シリカ高分子化合物であり、これら の共重合体も使用可能である。ポリシルセスキオキサン は、公知の方法で合成するか [Chem. Rev., 第95巻 p.1 409,1995年]または商業的に市販されるもの(たとえ ば、Technig lass社のGR650、GR950)が使用できる。有 機溶媒としては、高耐熱性樹脂およびポロゲンをともに 溶解でき、かつコーティング工程に適合な有機溶媒が用 30 いられる。使用され得る有機溶媒の例としては、シクロ ヘキサノン、メチルイソブチルケトン、 y ーブチロラク トン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテー

16

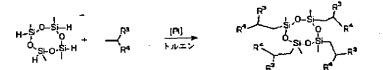
ト、N-メチルピロリドン、トルエン、キシレンなどの ような溶媒がある。

【0026】前記の高耐熱性樹脂およびポロゲンの混合 溶液を基板上にスピンコーティング、バーコーティング またはその他の一般的な溶液コーティング方法でコーテ ィングした後、コーティングされた薄膜を高耐熱性樹脂 が硬化する温度である200℃程度まで一定速度で昇温 した後一定時間保持する。その後、添加されたポロゲン が完全に分解する温度まで一定速度に昇温し、一定時間 保持してナノサイズの微細気孔を形成する。この際、ポ ロゲンが完全に分解する温度は通常200~450℃で あり、昇温速度は2~20℃/分であり、通常10分~ 2時間の間一定温度を保持させる。この際生成した微細 気孔のサイズは通常0.05 µ m以下であり、添加する ポロゲンの量で気孔率が調節されるポリシルセスキオキ サン薄膜が製造できた。

[0027]

【実施例】以下、本発明を下記実施例によってさらに詳 細に説明するが、本発明はこれらによって限定されるも のではない。

【化34】 - 段例1:ヒドロシリル化反応を用いたボロゲンの製造



【0028】100m1容量の三口フラスコを加熱して 水分を完全に除去した後、窒素気流を流して不活性雰囲 気にした。2、4、6、8ーテトラメチルシクロテトラ シロキサン (0.9 g, 3.7 mmol) とオレフィン(15 mmol) 40 をフラスコに投与した後トルエン15mlに溶解した。 反応系が均一になった常温で、白金触媒としてブラチナ (0)-1, 3ージビニル-1, 1, 3, 3-テトラメチル ジシロキサン錯体/キシレン(3mg)を注入した後、 発熱が終了すると100℃まで昇温して10時間反応さ せた。反応が完了した溶液に活性炭素 (2g)を添加し て1時間程度攪拌した後減圧濾過して白金触媒を除去 し、ロータリーエバポレータを用いて溶媒を除去して透

明な油を得た。残留物をシリカクロマトグラフィーで精 製した。80℃で25時間真空乾燥して溶媒を完全に除 去した後窒素雰囲気の下で保管した。

【0029】実施例1~10 前記一般例1に示したようなヒドロシリル化反応によ り、2.4.6.8ーテトラメチルシクロテトラシロキ サンと次の表1に示すオレフィンを反応させて種々のポ ロゲンを製造し、各ポロゲンの製造収率と元素分析結果 は次の表1に示す。

[0030]【表1】

特開2003-40998

	17		18	
	۶	ボロゲン		
区分		収率	元秦分析結果(%)	
実施例 1	R³=CH₂-(DCH₂CH₂)₃-OM R⁴= H	75%	実験値: C, 50.11; H, 9.08 計算値: C, 49.97; H, 9.15	
実施例 2	<sub>R</sub> ъ_ —СН₂-(ОСН₂СН₂)₅-ОМ R⁴- н	78%	実験値: C, 50.84; H, 9.10 計算值: C, 51.49; H, 9.15	
実施例 3	R <sup>3</sup> =CH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> -OM R <sup>4</sup> = H n=7.2 Mn=350	60%	実験値: C, 51.42; H, 9.19 計算値: C, 51.90; H, 9.15	
実施例 4	R <sup>3</sup> =CH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> -OM R <sup>4</sup> = H n=18.3 Mn=750	58%	実験値: C, 53.10; H, 9.68 計算値: C, 53.17; H, 9.15	
実施例 5	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = ~ CH <sub>2</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OM	55%	実験値: C, 51.70; H, 9.31 計算稿: C, 51.79; H, 9.15	
実施例 6	$R^3$ , $R^4 = -CH_Z$ (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>10</sub> -OM n=7.2 Mn=350	52%	実験値: C, 53.10; H, 9.42 計算値: C, 53.03; H, 9.15	
実施例 7	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = -CH <sub>2</sub> O- n=7.2 Nn=350 (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )n-OMe	60%	<b>実験値: C, 54.02; H, 9.41</b> 計算値: C, 53.78; H, 9.15	
実施例 8	$R^{2} - CH_2O - (OCH_2CH_2)_n - OM$ $R^{2} - CH_2O - (OCH_2CH_2)_n - OMe$ $R^{4} - H n=7.2 Mn=350$	50%	実験値: C, 53.05; H, 9.35 計算値: C, 53.11; H, 9.15	
実施例 9	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = -CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OMe (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OMe	48%	実験値: C, 53.11; H, 9.28 計算値: C, 53.16; H, 9.15	
実施例 10	$R^{1}, R^{-} = CH_{2}O - CH_{-}(CH_{2}O - CH_{2}C_{0}H_{2})_{2}$	50%	実験値: C. 72.14; H, 7.33 計算値: C. 72.23; H, 7.37	

30

40

50

【0031】実施例11~24

前記一般例1に示したようなヒドロシリル化反応によっ て合成するが、中心分子として8個の反応基を有するハ イドリドシルセスキオキサン(hydr idos i lsequ ioxane) またはオクタキスジメチルシリルオキシシルセスキオキ  $\psi$  (octak is (d imethy ls i ly loxy)s i lsesqu ioxane) &用いてオレフィンとのヒドロシリル化反応を行って次の 表2および3に示すような種々のポロゲンを合成した。 合成されたポロゲンの一般式は次の通りである。 【化35】

[0032]

【表2】

(10)

· ······					
		ボロゲン			
区分	R <sup>3</sup> M =CH <sub>2</sub> CH k <sup>4</sup>	収率	元素分析結果 (%)		
実施倒 11	R≥ ~-CH <sub>2</sub> -(OCH2CH2)5-OM R≤ H	75%	実験値: C, 48.11: H, 8.60 計算値: C, 48.67; H, 8.46		
実施例 12	R <sup>3</sup> ≖ — CH <sub>2</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> -ON R <sup>4</sup> = H n=7.2 Mn=350	78%	実験値: C, 49.11: H, 8.60 計算値: C, 49.86; H; 8.60		
実施例 13	R3=CH (OCH_2CH_2) <sub>n</sub> -ON R4= H n=16.3 Mn=750	60%	実験値: C, 52,11; H, 8.75 計算値: C, 52.09; H; 8.86		
実施例 14	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> =CH <sub>2</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )3-OM	58%	実験値: C, 49.25; H, 8.70 計算値: C, 49.86; H, 8.60		
実施例 15	R=-CH2OCH2-(OCH2CH2)3-OMe R= H	55%	実験値: C, 50.11; H, 8.71 計算値: C, 50.29; H, 8.65		

[0033]

.

【表3】

		[衣3]			
		ポロゲン			
区分	M≉ —0-3F0nron R1 	収率	元素分析結果 (%)		
実施例 16	R₃CH₂(OCH₂CH₂),-OM R≒ H	75 <del>%</del>	実験遺: C, 45.30; H, 8.53 計算値: C, 45.80; H, 8.41		
実施例 17	R'≞ —CH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )n-OW R'€ H n=7.2 Mn=250	78%	実験値: C, 47.11; H, 8.60 計算値: C, 47.31; H, 8.54		
实施例 18	R3⊨CH₂-(OCH₂CH₂)n-OM R4= H n=16.3 Mn=750	60%	実験値: C, 50.27; H, 8.98 計算值: C, 50.48; H, 8.81		
実施例 19	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> =CH <sub>2</sub> -(OCH₂CH₂) <sub>2</sub> -OM	58%	実験値: C, 50.27; H, 8.98 計算値: C, 47.31; H, 8.54		
実施例 20	(OCH2CH2)3-OM R3CH2OCH2-(OCH2CH2)3-OM R4-H	55%	実験値: C, 48.60; H, 8.93 計算値: C, 48.82; H, 5.73		
実施例 21	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = −−CH <sub>2</sub> -{OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> },−OM n=7.2 Mn=360	52%	実験値: C, 50.27; H, 8.98 計算値: C, 50.20; H, 9.10		
実施例 22	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> =-CH <sub>2</sub> O-(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OM (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OM	47%	実験値: C, 50.27; H, 8.98 計算値: C, 50.15; H, 9.06		
実施例 23	R <sup>3</sup> =CH <sub>2</sub> O	60%	実験値: C. 50.30; H. 8.87 計算値: C, 50.48; H, 8.81		
実施例 24	R <sup>2</sup> , R <sup>1</sup> =СH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )3-СМе (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )3-ОМ	50%	<b>実験性:</b> C, 50.61; H, 8.90 計算值: C, 50.67; H, 8.82		

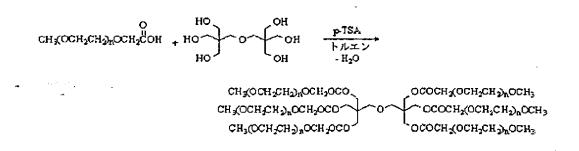
19

(11)

(12)

[0034] [化36] 一般例2:エステル化反応を用いたポロゲンの製造

21



【0035】三口250mlフラスコにジペンタエリス リトール(1.865g,7.337mmol)、メトキシポリエチ レンオキシ酢酸(Mw=750,23.35g,57.23mmol)、p ートルエンスルホン酸(1g)を80mlのトルエンに 混合した。反応温度を120℃まで上げて24時間反応 を行いながら、生成した水はディーン・シュタルク器具 で除去した。反応終了後生成物を塩化メチレンと水で抽 出した。塩化メチレン溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水 20 溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで溶液中の水を除去 した後、塩化メチレンをロータリーエバポレータで除去 した。残留物をシリカクロマトグラフィーを用いて生成

物を精製した。80℃で24時間真空乾燥して溶媒を完 全に除去した後、窒素雰囲気下で保管した(収率95 %)。<sup>1</sup>H NNR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ (ppm) 3.35(s, 18H), 3.5(m, 1 3.41H), 3.6~3.8(m, 150.39H), 4.3(s, 15.9H); 元素 分析実験値: C, 53.20; H, 8.97 (計算値: C, 53.23; H 8.73)、

22

【0036】実施例25~38

前記一般例2に示したようなエステル化反応により、次 の表4に示すようなポロゲンを合成した。 【表4】

30

40

	23			- 24
区分	ポロゲン	R <sup>5</sup>	収率	元素分析
実施例 25		0 _1L_CH2O(CH2CH2O),- ОСК п=163 Ив=750	955	窦験値: C, 53.20; H, 8.97 計算値: C, 53.23; H, 8.73
実施例 26		0 -11- CH20- (CH2CH20)- OCU n=7.1Ma=350	75%	実験値: C. 51.89; H, 8.50 計算値: C. 52.04; H, 8.34
実施例 27	R <sup>5</sup> O 30 R <sup>5</sup> O R <sup>5</sup> O OR <sup>5</sup> OR <sup>5</sup>	о <u>р</u> сн <sub>2</sub> ст. (Осн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> ), - осн (Осн <sub>4</sub> сн <sub>2</sub> ), - осн <sub>3</sub> р=12 Ма=350	69ъ	実験値: C, 53.35; H, 8.99 計算値: C, 53.75; H, 8.82
実施例 26		0 сн <sub>2</sub> осн <sub>2</sub> (осн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> ),- осн (осн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> ),- осн	71 <b>%</b>	実験物: C, 53.10; H, 8.71 計算値: C, 53.17; H, 8.56
実施例 29		┍ ╾╨╾ ⋶╫;Ωー (Ⴀਸ਼ℊŒ₮ℊΩϦͻ− ϹϞ	815	実験値: C, 53.30; H. 8.34 計算値: C, 52.45; H, 8.25
実施例 30	H,	0 _L_ CH2O- ICH2CH2O20- OCH n=7.2 Ma-350	75%	実験値: C. 53.23; H. 8.70 計算値: C. 53.32; H. 8.63
実施例 31		0 _III_ CH20- (CH2CH20),- 9CH n=16.3 Mu=750	765	実験値: C, 53,85; H, 8,92 計算値: C, 53,91; H, 8,88
実焼例 32		0 -IL CH20-(0CH2CH22-0CH (0CH2CH22-0CH422-0CH4 n=7.2 Ma=350	65%	実験値: C, 53.88; H, 8.90 計算値: C, 53.91; H, 8.88
<b>支</b> 施例 33		о _Ш <sub>СН2</sub> осн2— (осн2сн3)— осн, _(осн2сн3)— осн	61%	実験値: C. 53.35; H. 8.80 計算値: C. 53.44; H. 8.68
実施例 34		о _il_ сн;о- (сн,сн;о),- сн	72%	実験は: C. SO.11: H. 8.01 計算値: C. 50.82: H. 7.91
実施例 35		О CH <sub>2</sub> O (CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O) <sub>8</sub> - ОСН т=7 2 Мл=350	70 <b>%</b>	実験値: C, 52.39; H, 8.50 計算値: C, 52.38; H, 8.43
実施例 36		0 	75%	実験値: C, 53.42; H, 8.83 計算値: C, 53.43; H, 8.78
実施例 37	KU UK	O <u>II</u> CH <sub>2</sub> O (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> D) - OCH (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> D) - OCH <sub>3</sub> n=7.2 Mn=350	63%	実験値: C、53,47; H、8,89 計算値: C、53.69; H、8.82
実施例 38		о СП <sup>5</sup> оСП <sup>2</sup> _(ОСН <sup>2</sup> СН <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> – ОСН <sup>2</sup> (ОСН <sup>2</sup> СН <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> – ОСН <sup>2</sup>	60%	実験値: C, 52.96: H, 8.60 計算痕: C, 53.04: H, 8.57

[0037]

【化37】 股例3:エステル化反応を用いたポロゲンの製造

ноос соон

снхоснуснууон

(OCH CH3) OCH2 (OCH2CH2)3CCH3 CH3O(CH3CH2O)3

【0038】三口500mlフラスコに1,3,5-ベ ンゼントリカルボン酸(0.05 mol, 10.356 g)、トリエチ レングリコールメチルエーテル(0.18 mol, 29.56 g)、 そして p - トルエンスルホン酸(0.1 g)を入れた後、5 0mlのNMPを添加して全て溶かした。この溶液に1 50mlのトルエンを入れた後120℃で反応させなが らトルエンを用いて生成した水を除去した。48時間以 50

23

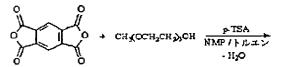
上反応させた後、出発物質であるカルボン酸がすべてな くなったとき反応を中止し、ロータリーエバポレータを 用いてトルエンを除去した。真空ポンプを用いて残りの 溶液からNMPを蒸留させた。残留物を塩化メチレンに 溶かした後、2回以上水と炭酸水素ナトリウム水溶液で 洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後塩化メチレ ンを除去した。最終生成物をシリカクロマトグラフィー 法で精製して25%の収率として得た。 <sup>1</sup>H NMR(CDC13) δ(ppm) 3.36(s.9H), 3.53(m, 6.07H), 3.68(m, 18.2H), 3.87(m, 6.22H), 8.8(s, 2.73H); 元 素分析実験値: C, 55.87%; H, 7.52% (理論値: C, 55.5 5%; H, 7.46% 26

【0039】実施例39~48 前記一般例3に示したようなエステル化反応により、次 の表5に示すようなポロゲンを合成した。 【表5】

区分	ポロゲン	OR	収革	元素分析
実施例 39		- (OCH2CH3330CH3	25%	実験値: C, 55.87; H, 7.52 計算値: C, 55.55; H, 7.46
実施例 40		- 0- (CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O),- CH r=16.3 Mn=750	82%	実験値: C, 54.77: H, 8.80 計算値: C, 54.81; H, 8.60
実施例 41	COOR	$-0-(OCH_2CH_2)_n-OCH(OCH_2CH_2)_n-OCH,n=7.2 Mn=350$	76%	実験値: C, 54.79; H, 8.75 計算値: C, 54.81; H 8.69
実施例 42	noc COOR	~ CCH2 (OCH2CH2)3- OCH3 ~ (OCH2CH2)3- OCH	75%	実験値: C, 54.95; H, 8.3 計算値: C, 55.03; H, 8.3
実施例 43		- OCH <sub>1</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> - OCH <sub>1</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	66%	実験値: C, 55.86; H, 8.9 計算値: C, 55.27; H, 8.8
実施例 44		— 0— (СН2СН2О)"- СН г=7.2 Мп=350	815	実験値: C, 55.80; H, 8.9 計算値: C, 55.87; H, 8.8
実施例 45		— O- (CH2CH2O)n- CH r=16 3 Mr=730	835	実験値: C, 55.20; H, 8.9 計算価: C, 55.21; H, 9.0
実施例 46		-O	75%	実験値: C, 55.16; H, 9.1 計算値: C, 55.21; H, 9.0
実施例 47	cod thi	$- OCH_2 - \langle OCH_2 CH_2 h_n - OCH_3 \\ - (OCH_2 CH_2 h_n - OCH \\ h=7.2 Mm=350 \rangle$	715	实政位: C, 55.66; H, 8.9 計算值: C, 55.21; H, 9.0
実施例 48		- OCH <sub>1</sub> - - OCH <sub>1</sub> - - OCH <sub>1</sub> - 0- (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>1</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	56%	実験値: C, 55.43; H, 9.2 計算値: C, 55.61; H, 9.1



【化38】 - 設例4:エステル化反応を用いたボロゲンの製造



сн<sub>3</sub>о(сн<sub>2</sub>сн<sub>2</sub>о)<sub>3</sub> (осн<sub>2</sub>сн<sub>3</sub>осн<sub>3</sub> сн<sub>3</sub>о(сн<sub>2</sub>сн<sub>2</sub>о)<sub>3</sub> (осн<sub>2</sub>сн<sub>3</sub>осн<sub>3</sub>

【0041】前記一般例3と同様な方法で二無水物とア ルコールとの反応からテトラカルボキシエステルを合成 できる。特に、二無水物はトルエンのような非極性溶媒 には溶けないが、NMPのような極性溶媒にはよく溶解 するので、NMPとトルエンをともに使用することによ り、容易にエステル化反応を行うことができる。すなわ ち、無水ビロメリット酸(10mol)とトリエチレング リコールメチルエーテル(42mmol)、そしてpートルエ 50 ンスルホン酸(0.1g)をNMP(50m1)に溶かし た後、約1時間程度常温で攪拌した。反応溶液にトルエ ン(100m1)を加え、120℃で水が生成しなくなる まで反応させた。ロータリーエバポレータを用いて反応 混合物からトルエンを除去し、NMPを真空蒸留で除去 した。残留物を塩化メチレンに溶かした後水と炭酸水素 ナトリウム水溶液で数回洗浄した。塩化メチレン溶液を 無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、塩化メチレンを除 去し、シリカカラムクロマトグラフィーで精製して73 %の収率で目的とするエステルを得た。

27

元素分析:実験值 C 54.60%; H 7.38% (理論値 C 54.41 %; H 7 45%)

28

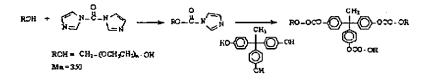
【0042】実施例49~60 前記一般例4に示したようなエステル化反応により、次 の表6に示すようなポロゲンを合成した。 【主 6 】

5%)	【表6】					
	区分	ポロゲン	0R		元素分析	
	実施例 49	:	- (00H3CH3)300H3	73%	実験道: C 54,60%; H 7.38% 計算値: C 54,41%; H 7,45%	
	実施例 50	000	– О– (СН <sub>2</sub> СН <sub>2</sub> О) <sub>8</sub> - СН F=16.3 Мп=750	70%	実験値: C, 53,35; H, 8.99 計算値: C, 54.25; H 8.85	
	実施例 51		-0-\(\begin{bmatrix} (OCH_2CH_2)_n-OCH \\ (OCH_2CH_2)_n-OCH \\ (OCH_2CH_2)_n-OCH \\ n=7.2 \\ Ma=350 \\ \end{bmatrix}}\)	56%	実験値: C. 54.21; H, 8.93 計算値: C. 54.25; H, 8.85	
	実施例 52		– OCH2 – (OCH2CH2);– OCH	59%	実験値: C, 53.93; H, 8.68 計算値: C, 54.02; H, 8.60	
	実施例 53		О- (СН <sub>2</sub> СН <sub>2</sub> О) <sub>4</sub> СН n-16.3 Мя-750	65%	実験値: C, 54.68; H, 8.85 計算値: C, 54.74; H, 8.80	
	実施例 54	OOC COOR	-O(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),-OCH (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),-OCH, n=7.2 Ma=350	56%	実験镇: C, 54.63; H, 8.83 計算値: C, 54.74; H, 8.80	
	実施例 55		$= OCH_2 + \underbrace{(OCH_2CH_2)_n - OCH_3}_{(OCH_2CH_2)_n} - OCH_3$ n=7.2 Mn=350	60%	実験値: C, 54.66; H, 8.90 計算値: C, 54.74; H, 8.80	
•	実施例 56		-OCH2-(OCH2CH2)JOCH3 (OCH2CH2)JOCH3 (OCH2CH2)JOCH3 (OCH2CH2)JOCH3	44%	実験値: C, 55.15; H, 8.87 計算插: C, 55.20; H, 8.93	
	実施例 57		O (CH2CH2O)4-CH 8=163 Mn=750	75%	実験値: C, 54.45; H, 8.83 計算道: C, 54.50; H, 8.70	
	実施例 58	COOR COOR	- 0CH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),- OCH <sub>3</sub> - (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),- OCH n=7.2 Mn=350	62%	実験値: C, 54.42; H, 8.76 計算値: C, 54.50; II, 8.70	
	実施例 59		- O- (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH <sub>1</sub> n=7.2 Mn=350	67%	実験値: C, 54.46; H, 8.81 計算値: C, 54.50; H, 8.70	
	実施例 60		- OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> ),OCH <sub>3</sub> - OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> ),OCH <sub>3</sub> - (OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> ),OCH <sub>3</sub> - (OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> ),OCH <sub>3</sub>	52%	実験値: C, 54.93; H, 8.87 計算値: C, 54.99; H, 8.83	

(15)

[0043]

【化39】 一般例5:カーボネーション反応を用いたボロゲンの製造



【0044】ポリ(エチレングリコール)メチルエーテ ルカルボニルイミダゾール (PEGMC I)の合成 攪拌装置、温度計および滴下装置を備えた1000m1 容量の三ロフラスコにNaで乾燥したテトラヒドロフラ 50 0~50℃を保持しながら5~6時間攪拌した。反応が

ン(THF, 200m1)、35gのポリエチレングリコールメチ ルエーテル(分子量350)と19.45gの1,1-カルボニルジイミダゾールを混合し、窒素雰囲気下で4

終了すると、余分のカルボニルジイミダゾールを濾過し た後塩化メチレンと重量比5%のNaOH水溶液で3回 にわたって抽出し、塩化メチレン溶液をMgSO4 で乾 燥した後、ロータリーエバポレータで溶媒を除去した 後、真空乾燥して35.0gのPEGMCIを製造した (収率79%)。

<sup>1</sup>H-NMR (300MHz, CDC 13) δ (ppm) 8.14(s, NCHNCO, 1H), 7.44(s. NCHCHNCO, 1H), 7.07(s. NCHCHNCO, 1H), 3.6 6~3.86(m, 0<u>CH2CH2</u>0, 28.8H), 3.52(S, 0<u>CH3</u>, 3H)

【0045】 PEGMC1からポロゲンの合成 **攪拌装置、温度計および滴下装置を備えた1000m1** 容量の三口フラスコにNaで乾燥したTHF(150m 1)にPEGMCI(13.4g)と1,1,1-トリス

30

ヒドロキシフェニルエタン(3.06g)を添加し、窒 素雰囲気下で80℃で24時間反応させた。反応が終了 するとTHFを除去し、塩化メチレンと重量比5%のN aOH水溶液で3回にわたって抽出し、抽出した塩化メ チレン溶液をMgSO4 で乾燥した後、ロータリーエバ ポレータで溶媒を除去し、真空乾燥して85%の収率で 目的とするカーボネート基で連結されたポロゲンを得 た。

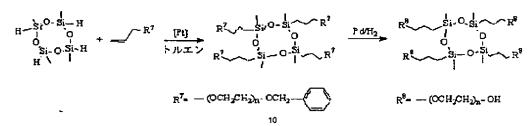
【0046】実施例61~73:カーボネーション反応 によるポロゲンの合成 10

前記一般例5に示したようなカーボネーション反応によ り、次の表7に示すようなポロゲンを合成した。 【表7】

区分	ポロゲン	OR	収率	元素分析
<b>実流例</b> 61		О (СН <sub>2</sub> СН <sub>2</sub> С), СН n=7 2 Мл=350	854	実験後: C, 53.02; H, 7.86 計算値: C, 53.07; H, 7.79
実施例 62		— О (СН3СН2О),- СН л=16.3 Мл=750	689	実験値: C, 56.40; H, 8.42 計算値: C, 56.47; H, 8.39
実施例 63	сн, - ∞∞-{⊖}{⊖}- ∞∞- к	- 0- (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH r-7.2 Mr=350	62%	実験値: C, 56.39; H, 8.44 計算値: C, 56.47; H, 8.39
実施例 64	oco-R	- OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>0</sub> -OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>0</sub> -OCH n=7.2 Mn=350	65%	実験値: C, 56.40: H. 8.42 計算篇: C, 56.47; H, 8.39
<b>実施例</b> 65	• • • •	- OCH2-(0CH2CH2)3OCH3 (0CH2CH2)3OCH3 (0CH2CH2)3OCH3 (0CH2CH2)3OCH3	53%	実験値: C, 56.60; N, 8.58 計算値: C, 56.71; H, 8.55
実施例 66		O (CH3 <sub>7</sub> CH3 <sub>7</sub> O) <sub>0</sub> CH n=16.3 Mn=750	77%	実験値: C, 53.16; H, 8.77 計算値: C, 53.20; H, 8.72
実推例 67		- O-((OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> - OCH (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> + OCH <sub>3</sub> r=7.2 Mn=350	70%	実験値: C, 53.17; H, 8.79 計算値: C, 53.20; H, 8.72
実施例 68		- OCH <sub>2</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>0</sub> - OCH, (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>0</sub> - OCH n=3.2 Ma=350	66%	実験値: C, 53.10; H, 8.79 計算框: C, 53.20; H, 8.72
実拖例 69		-OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),OCH <sub>2</sub> -OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ),OCH <sub>2</sub>	50%	実験値: C, 53.76; H, 8.93 計算値: C, 53.83; H, 8.85
実拖例 70		- O- (CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O) <sub>n</sub> - CH n=16.3 Mn=750	80%	実験値: C, 53.74; H, 8.49 計算値: C, 53.78; H, 8.45
実推例 71	- 000 COCH <sub>3</sub> - 000 CO- R	- OCH <sub>2</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH <sub>3</sub> - (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - OCH r=7 2 Mn=3 30	73%	実験値: C, 53.72: H, 8.48 計算値: C, 53.78: H, 8.45
実推例 72		$= O - \begin{pmatrix} (OCH_2CH_2)_n - OCH \\ (OCH_2CH_2)_n - OCH_3 \\ (OCH_2CH_2)_n - OCH_3 \\ z = 7.2  Mn = 350 \end{pmatrix}$	73%	実験値: C, 53,72; H, 8,46 計算値: C, 53,78; H, 8,45
实范例 73		~ OCH <sub>2</sub> ~ (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>1</sub> ~ OCH <sub>2</sub> ~ (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	60%	突鼓值: C, 54,30; H, 8,65 計算值: C, 54,33; H, 8,61

【化40】

末端基がヒドロキシ基であるポロゲンの製造-1



20

【0048】前記一般例1と同様な方法でベンジルオキ シ基が末端に置換されたオレフィンとテトラメチルシク ロテトラシロキサンをヒドロシリル化反応を通じて反応 させてベンジル基が末端に置換されたポロゲン化合物を 得た。

31

<sup>1</sup>H NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ(ppm) 0(s. 12H), 0.41(m. 8H), 1.54 (m. 8H), 3.30(t. 8H), 3.4~3.9(m. 116H), 5.20(s. 8 H), 7.0~7.5(m. 20 H);元素分析実験值: C 58.34%, H 8.76% (計算值: C 58.04%, H 8.59%)

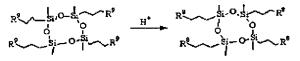
【0049】前記ペンジル基が末端に置換されたポロゲン化合物をパラジウムーカーボンとともにエタノールに溶かした後、水素雰囲気下で反応させた。反応が終了した後、触媒として用いたパラジウムーカーボンを濾過して除去し、溶媒をロータリーエバポレータで除去してヒ

ドロキシル基に末端が置換されたポロゲンを合成した。 用いられたポリエチレングリコールの分子量が350の 場合、約87%の収率で精製された。前記ベンジル基が 末端に置換されたポロゲンは非極性を有するポロゲンと して使用でき、ヒドロキシル基が末端に置換されたポロ ゲンは極性を有するポロゲンとしてマトリックス樹脂が 極性である場合容易に混合され得る。

<sup>1</sup>H NMR (CDC l<sub>3</sub>)  $\delta$  (ppm) 0(s, 12H), 0.41(m, 8H), 1.54 (m, 8H), 2.80(br s, 4H), 3.30(t, 8H), 3.4~3.9(m,

116H);元素分析実験値:C51.02%,H8.64%(計算値:C 50.78%H8.98%) 【0050】実施例75

末端基がヒドロキシ基であるポロゲンの製造-2



R<sup>9</sup>= \_\_(OCH\_CH\_)n-O---



【0051】末端にtertーブチル基が置換されたポロゲンは末端にtertーブチル基が置換されたオレフィン(n= 7.2, Mn=350)とテトラメチルシクロテトラシロキサンとのヒドロシリル化反応を通じて製造した。

<sup>1</sup>H NMR(CDCl3) δ(ppm) 0(s. 12H). 0.41(m. 8H), 1.30 (s. 16H), 1.54(m. 8H).3.30(t. 8H).3.4~3.9(m. 116 H):元素分析実験值: C 54.51%, H 9.47% (計算值: C 5 4.74% H 9.60%)

【0052】このようにして製造された、未端にtert-ブチル基が置換されたポロゲンを4NのHCl水溶液が 脱水素化反応を用いたポロゲンの合成 10%体積比で混合されたTHFに溶かした後、60℃ で5時間攪拌してtertーブチル基をヒドロキシル基に変 換した。反応後、溶媒を除去し、塩化メチレンに溶かし た後、水とNaHCO3水溶液で2回以上洗浄し、Mg SO4 で乾燥した後、ロータリーエバポレータで濃縮し た。残留物をシリカカラムクロマトグラフィーを用いて 精製して68%の収率で末端がヒドロキシル基に置換さ れたポロゲンを得た。



40

【0054】2,4,6,8ーテトラメチルシクロテト 50 ラシロキサン(10mmul)とアルコール(40mmul)をフラ

スコに投与した後、トルエン50m1に溶解した。反応 系が均一になった常温で、白金触媒としてプラチナ(0) -1、3ージビニル-1、1、3、3ーテトラメチルジ シロキサン錯体/キシレン(3mg)を投与し、発熱反応 が終了した後100℃で3時間攪拌した。溶媒を回転式 攪拌器を用いて除去し、アルミナカラムで精製して目的 34

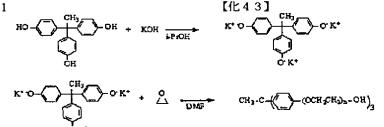
とする多分枝型ポリアルキレンオキシド化合物を得た。 【0055】実施例76~80 前記一般例6に示したような脱水素化反応により、次の 表8に示すようなポロゲンを合成した。

【表8】

(18)

区分	ポロゲン	OR	収率	元素分析
実施例 76		(OC H <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> )n-OM n=16.3 Mn=750	90%	実験値: C, 51.00; H, 9.14 計算値: C, 51.28; H, 9.11
実施例 77	RC, CH <sub>3</sub> OR Si-O, / O'Si-CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> -Si, O	- 0-(	75%	実験値: C, 48.91; H, 8.93 計算値: C, 48.63; H, 9.07
実施例 78	RO RO CH,	- осн <sub>2</sub> Оне - осн <sub>2</sub> Оне (осн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> ),- Оме (осн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> ),- ом n=7.2 Мл=350	86%	実験値: C, 53.30; H, 8.34 計算値: C, 51.33; H, 9.11
実 <b>施例</b> 79	M Si-O-Si <sup>M</sup> M-SK-O-Si <sup>M</sup>		81%	実験値: C, 45.19; H, 8.03 計算値: C, 44.93; H, 8.33
実施例 80	6 SI-O-SLM !/OM   O M-SH-O-SI M M=O-Si-OR	$- \operatorname{OCH}_{2} - \operatorname{OCH}_{2} - \operatorname{OCH}_{2} - \operatorname{OMe}_{n=7.2 \text{ Mn}=350}$	65%	実験値: C, 44.77; H, 8.70 計算値: C, 45.04; H. 8.33

【0056】実施例81



1, 1, 1-トリー4-ヒドロキシフェニルエタン(5 g)をイソプロパノール(150m1)に入れ、80℃ で攪拌してすべて溶かした後、KOH(2.7g)を添 加し、溶液の色がオレンジ色に変わり、生成物が析出さ れるときまで反応させた。常温に冷却し、生成した固体 を濾過して集めた後、ヘプタンで洗浄し、真空で乾燥し た。乾燥したカリウム塩(1g)を高圧反応器に入れ、 30m1のジメチルホルムアミドに溶かした後、常温で 4.7gのエチレンオキシドを添加し、反応器を封じて

K\*

80℃で3時間反応させた。常温に冷却した後、酢酸を 添加して中和し、生成した固体を濾過して除去した。 濾 液を減圧して除去すると白い固体が生成した。これをカ ラムクロマトグラフィーで精製して78%の収率で目的 とするポロゲンを得た。

元素分析実験値:C 60.12% H 8.20% (計算値:C 59.89% H 8.43%, n=8)

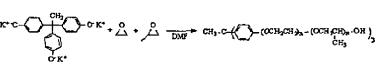
【0057】実施例82 【化44】

50

40

前記実施例81と同様な方法で行うが、但し、エチレン オキシドの変わりにプロピレンオキシド(6.2g)を 用いてポリプロピレンオキシドが置換されたポロゲンを 合成した。白い固体として81%の収率で得た。 元素分析実験値:C 65.25% H 9.48% (計算値:C 64.99% H 9.60%, n=8) 【0058】実施例83 【化45】





前記実施例81と同様な方法で行うが、但し、エチレン オキシド(2.4g)を添加して1時間反応させた後、 プロピレンオキシド(3.1g)を添加して側鎖にエチ・ レンオキシドとプロピレンオキシドが置換されたポロゲ ンを合成した。白い固体として60%の収率で得た。 元素分析実験値: C63.01% H9.31%(計算値: C62.72% 10 H9.08%, n=4)

35

【0059】実験例1:熱分解実験

前記実施例3、4、18および27で合成された多分枝 型ポリアルキレンオキシドポロゲンの各々に対する熱分 解特性をTGAを用いて測定して図1に示す。図1によ れば、大部分の化合物が200~450℃の温度範囲で 分解することが分かる。したがって、本発明の多分枝型 ポリアルキレンオキシドポロゲンは低誘電性絶縁膜の製 造に用いられる公知のポリメチルシルセスキオキサンま たはポリイミドのように450℃で分解が起こらない高 20 耐熱性樹脂とともに使用され、微細気孔が生成できるこ とが分かる。

【0060】実験例2:屈折率および気孔率実験 有機メチルシルセスキオキサンをメチルイソブチルケ

ンに対して15重量%程度溶解した溶液に前記実施例4 で合成したポロゲンを各々5、10、20、30重量% 添加して混合溶液を製造し、これをシリコンウェハに回 転塗布してコーティングし、200℃で硬化させた。そ の後、添加されたポロゲンが完全に分解する温度である 450℃まで10℃/分の速度で昇温し、450℃で1 時間放置した。製造された薄膜のナノ気孔の形成を確認 するために走査電子顕微鏡で断面を観測し、断面の走査 電子顕微鏡(SEM)写真を図2と図3として添付し た。SEM写真において均一な薄膜が観察されるので、 マトリックス樹脂とポロゲンの混合が極めて均一である ため、相分離が数十ナノメートルサイズ以下に起こり、 数十ナノメートル以下の気孔が形成したことが分かる。 また、エリプソメトリーで薄膜の屈折率を測定した結 果、ポロゲンの添加量が増加するほど屈折率が比例して 減少し、測定された屈折率を用いてローレンツーローレ ンスの式から気孔率を計算できる。測定された薄膜の屈 折率と計算された気孔率を次の表9に示す。

[0061]

$\langle +$	オキサノをメナル・	$(\underline{y},\underline{r},\underline{v})$	/ F	[ <del>2</del> 9]		
	ポロゲン含量	0 萬量%	5 重重%	10 重量%	20 重量%	30 重量%
	屈折率	1.39	1.363	1.355	1.333	1.305
	気孔率	0 X	6 X	8 %	13 %	18 %

30

[0062]

【発明の効果】以上、述べたように、本発明に係る前記 一般式(1)で表される多分枝型ポリアルキレンオキシ ドは熱分解温度が200~450℃で、低誘電性絶縁膜 の製造に通常用いられている高耐熱性樹脂とともに用い られ、ナノサイズの微細気孔を生成するポロゲンとして 有用である。

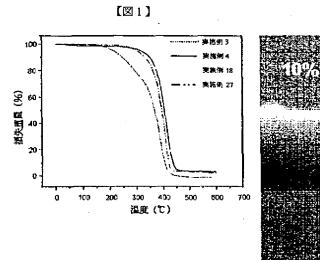
【図面の簡単な説明】

【図1】 合成された多分枝型ポリアルキレンオキシド

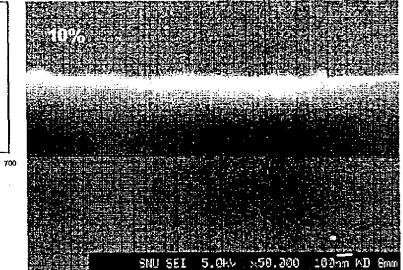
ポロゲンの熱分解特性を示すグラフである。

【図2】 多分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンが 10重量%含有されたポリメチルシルセスキオキサン薄 膜を450℃で2時間処理した後の薄膜の断面SEM写 真である。

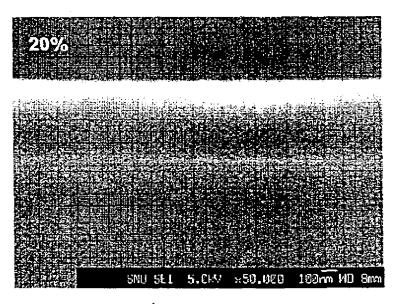
【図3】 多分枝型ポリアルキレンオキシドポロゲンが 20重量%含有されたポリメチルシルセスキオキサン薄 膜を450℃で2時間処理した後の薄膜の断面SEM写 真である。



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(51) Int .C1.7		識別記号	FI		テーマコード(参考)
C 0 7 C	69/708		C O 7 C	69/708	Z 5G305
	69/74			69/74	Z
	69/76			69/76	Z
	69/96			69/96	Z
C O 7 F	7/21		C O 7 F	7/21	
C O 8 G	65/26		C O 8 G	65/26	

CO8J 9/02 CFJ HO1B 3/46 H01L 21/312 // CO8L 71:02 (72)発明者 イ チャンジン 大韓民国 テジョン ユソンーク ジョン ミンードン エクスポ アパートメント 510-1103 (72)発明者 カン ヨンク 大韓民国 テジョン ユソンーク シンソ ンードン 160-1 ハンウール アパー トメント 111-1604 (72)発明者 カン ジョング 大韓民国 チュンチョンブクードー チュ ンジューシ ヨンサンードン 495 (72)発明者 キム ヒジョン 大韓民国 プサン トンネーク ミョンジ ャンードン ジョヤン アパートメント 1 - 407(72)発明者 ジン ムンヨン

- CO8J 9/02 CFJ D HO1B 3/46 HOIL 21/312 С COSL 71:02
- (72)発明者 ソク サンイル 大韓民国 テジョン ユソンーク シンソ ンードン ハンウール アパートメント 106-903
- (72)発明者 チャ クックホン 大韓民国 ソウル ソーチョーーク バン ポー4ドン 104-6 バンポヒュンダイ ヴィラ エイー304
- (72)発明者 シュ サンーヒュン 大韓民国 ソウル ソンドンーク オクス ー2ドン グクドン アパートメント 7 -102
- Fターム(参考) 4F074 AA76 CA13 CC04Y DA03
  - DA12 DA47
  - 4H006 AA01 AA02 AB78 AC48 BJ50 BP10 CN06 CP03 KA06 KC20 KC30 4H049 VN01 VP04 V087 VR22 VR42
    - VS87 VT17 VT40 VV02 VW01
  - 4J005 AA04 AA21 BD02 BD03 BD08
  - 5F058 AA10 AC03 AC10 AF04 AG01

AH02

5G305 AA07 AB10 AB24 BA09 BA18 CA13 CA26 CA37 CA39 CD20

大韓民国 テジョン ユソンーク ジョン ミンードン エクスポ アパートメント 302-1402